1443

about once

# FORMATION OF THIN METAL FILM ON HEAT RESISTANT SUBSTRATE

Patent Number:

JP4041676

Publication date:

1992-02-12

Inventor(s):

YANAI JUNICHI

Applicant(s):

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

Requested Patent:

■ JP4041676

Application Number: JP19900149331 19900607

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C18/08

**EC Classification:** 

Equivalents:

JP2885886B2

## **Abstract**

PURPOSE:To very simply form a thin film having superior oxidation resistance by coating a metal having inferior oxidation resistance with a mixture of resinate of a metal, principally a noble metal with a small amt. of an org. solvent, drying and baking the resulting film.

CONSTITUTION:An org. solvent such as terpineol is added to resinate of a metal selected from among Pt. Au. Ag. Pd. Rh, Ir, Ru, Cu and Ni, principally the noble metals having superior oxidation resistance by 5-30% of the amt. of the metal resinate so as to form a uniform thin film of about 0.1-0.5mum thickness by single coating, drying and baking. They are mixed, a metal substrate is coated with the mixture and the resulting film is dried, baked at 300-400 deg.C in the air and further baked at 500-900 deg.C in a reducing gas or in an inert gaseous atmosphere contg. a reducing gas.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



# **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

04041676

**PUBLICATION DATE** 

12-02-92

**APPLICATION DATE** 

07-06-90

APPLICATION NUMBER

02149331

APPLICANT: TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK;

INVENTOR: YANAI JUNICHI;

INT.CL.

C23C 18/08

TITLE

FORMATION OF THIN METAL FILM ON HEAT RESISTANT SUBSTRATE

ABSTRACT :

PURPOSE: To very simply form a thin film having superior oxidation resistance by coating a metal having inferior oxidation resistance with a mixture of resinate of a metal, principally a noble metal with a small amt. of an org. solvent, drying and baking the resulting film.

CONSTITUTION: An org. solvent such as terpineol is added to resinate of a metal selected from among Pt, Au, Ag, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu and Ni, principally the noble metals having superior oxidation resistance by 5-30% of the amt. of the metal resinate so as to form a uniform thin film of about 0.1-0.5µm thickness by single coating, drying and baking. They are mixed, a metal substrate is coated with the mixture and the resulting film is dried, baked at 300-400°C in the air and further baked at 500-900°C in a reducing gas or in an inert gaseous atmosphere contg. a reducing gas.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

® 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

#### 平4-41676 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Sint. Cl. 3

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月12日

C 23 C 18/08

6919-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

耐熱基材への金属薄膜形成方法 60発明の名称

> 頤 平2-149331 ②特

願 平2(1990)6月7日 後出 しょうしょう

@発明者

神奈川県平塚市新町2番73号 田中貴金属工業株式会社技

術開発センター内

田中貴金属工業株式会 勿出 願 人

東京都中央区日本橋茅場町2丁[]6番6号

社

1. 発明の名称

耐熱基材への金属薄膜形成方法

2. 特許請求の範囲

(1) 金属基材に耐酸化性の金属または金属合金 の薄膜を形成する方法において、金属レジネート と有機俗棋の混合物を該金属基材に塗布、乾燥し たのち、300~400℃大気中で焼成し、次い で還元性ガスまたは遠元性ガスを含む不活性ガス 雰囲気中で500~900℃焼成することを特徴 とする耐熱基材への金属薄膜形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本免明は、工業材料として特に耐熱材料として 有用なタングステンやモリブデン等の金属基材上 に金属の薄膜を形成する方法に関するものである。 (従来技術とその問題点)

タングステンやモリブデン等の高温強度に優れ る耐熱材料は抵抗体や発熱体等に利用されている が、高温の酸化雰囲気中で用いると、酸化して上

記の抵抗体や発熱体としての質量が低下するだけ でなく、放耐熱材料が滑い製材や細い線状の場合 では亀裂や断線等の原因となるため、輸化雰囲気 中で高温で使用する材料では青金属が用いられて いるが、該資金属は高値であるためその改良とし て、各種の複合材料が用いられている。

その複合材料の製圧としてはか難化性に優れた 貴金属の板状のものを振り合わせるものや、得膜 **脳を形成する方法として、スパッタリング法、蒸** 殺法、電気メッキ法、ペーストは多たあるが、薄 膜(L#以下)を形成する方柱となるとスパッタ リング法、蒸着法、電気メッキホ、が行えるもの であるが、スパッタリングは、多者圧は装置が高 価であることと工業的な量を担に欠ける点があり、 電気メッキ法では細部へのメッキが困難であるの と密着性に欠けることや電費させる金属を任意に 選択するにはメッキ族の神類が十分ではなく、朝 発をする必要とする等の問題がある。

(発明の目的)

本発明は上記従来法の欠点を解決するために成

## 特開平4-41676(2)

されたもので、高温強度に優れる耐熱材料で抵抗 体や発熱体等に利用されているタングステンやモ リブデン等の基材上に耐酸化性を向上させるため の金属薄膜を形成する方法を提供するものである。 (問題点を解決するための手段)

本発明は、金属基材に耐酸化性の金属または金属合金の薄膜を形成する方法において、金属レジネートと有機溶媒の混合物を該金属基材に塗布、乾燥したのち、300~400℃大気中で焼成し、次いで還元性ガスまたは還元性ガスを含む不活性ガス雰囲気中で500~900℃焼成することを特徴とする耐熱基材への金属薄膜形成方法である。

耐酸化性の金属または金属合金の薄膜を形成する方法は、金属として耐酸化性に優れた性能を持つ貴金属を基とするもので、白金、金、銀、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、鍋およびニッケルより選ばれた金属のレジネートを用いるものである。

本発明の詳細について説明する。

該金属レジネートは350℃以下で熱分解して

金属となるものでなくてはならない。

上記の350℃以下で熱分解する金属レジネートであれば市販品を用いても良いが、有機酸をアンモニアまたはトリエチルアミンで中和した溶液に、数%程度の金属の塩化物または硝酸塩の水溶液を慢拌下でゆっくり加えて油状のレジネートを抽出し水洗浄したのち、エバポレーションすると金属のレジネートが得られる。

前記の有機酸には、ネオペンタン酸、ネオヘブ タン酸、ネオノナン酸、ネオデカン酸、n-ヘブ タン酸、2-エチルヘキサン酸のうちから選んで 用いられる。

上記で得られた金属レジネートであれば 3 5.0 ℃以下の熱分解で金属となるものが得られるばか りでなく、形成した薄膜に有害となるような不純 物が残らないのでより好ましいものである。

有機溶媒としてはターピネオール等で良く、その加える最は薄膜形成の厚みと塗布操作等を考慮 して変えることができるが、一回の旅布、乾燥、

焼成して 0、  $1\sim0$ 、  $5\mu$ m程度の厚みが得られ 均一な薄膜を得やすいのは金属レジネートに対し て  $5\sim3$  0%である。

以上で調製した金属レジネートと有機溶媒の混合したものを耐熱基材上に塗布する方法は、築塗り法、スクリーン印刷法、スタンプ法、スプレー法、ディッピング法、スピンコーティング法から 基材の形状や薄膜形成のさせかた (部分的か全体的か等)により選択できる。

抜金布したのち室温で約10分間乾燥したのち、 350℃で約10分間焼成する。

ついで、水素等の還元性ガス雰囲気中で 5 0 0 ~ 9 0 0 ℃で約 1 0 分間加熱して完全に金属化させると目的とする耐酸化性金属薄膜層が基材上に密着力の優れたもので得られる。

以下、本発明に係わる実施例を記載するが、該 実施例は本発明を限定するものではない。

## (実施例1)

タングステン基板(25、4m×25、4m× 厚さ1、2m)上に2-エチルへキサン酸とトリ エチルアミンの中和した溶液に塩化白金酸カリウム溶液を40℃でゆっくり反応させクロロホルムに抽出したのち、水洗浄し、エバボレーショオールを加えて混合したものを、スクリーン印刷にで、20℃)で10分間乾燥したのま、350℃大気中で10分間焼成し、ついで素がス雰囲気中の電気炉で700℃10分間焼成したところ、タングステン基板上に白金の0.5μmの厚さの均一な薄膜を形成できた。

ここで得た、タングステン基板上に形成した白 金薄膜をテーピング法により密着強度を確認した ところ全く剝がれることがなかった。

また、大気中で1000℃30分間加熱したと ころ、白金の海膜を形成させた面は酸化すること かなかったが、白金の海膜を形成させなかった面 はタングステンが酸化してしまった。

### (実施例2)

タングステン基板に変えてモリブデン基板 (25.4.m×25.4m×厚さ1.2m)を用

## 特開平4-41676(3)

いたほかは実施例 I と同様に操作して白金の海膜を形成させたところ、実施例 I と同様の結果が得られた。

#### (実施例3)

ネオデカン酸をトリエチルアミンまたはアンモ ニアで中和した溶液にそれぞれの金属の塩化物ま たは硝酸塩溶液として塩化金酸カリウム溶液、塩 化金(皿)溶液、硝酸銀溶液、塩化パラジウム酸 カリウム溶液、塩化パラジウム溶液、塩化ロジウ ム酸カリウム溶液、硝酸ロジウム溶液、塩化ロジ ウム溶液、塩化イリジウム酸カリウム溶液、塩化 イリジウム溶液、塩化ルテニウム酸カリウム溶液、 塩化ルテニウム溶液、硝酸銅溶液、塩化銅溶液、 硝酸ニッケル溶液、塩化ニッケル溶液をそれぞれ 40℃でゆっくり反応させクロロホルムに抽出し たのち、水洗浄し、エバポレーションして、金レ ジネート、銀レジネート、パラジウムレジネート、 ロジウムレジネート、イリジウムレジネート、ル テニウムレジネート、銅レジネート、ニッケルレ ジネートを得た。

厚さ1.2 mm)上に実施例3で得た金レジネート、銀レジネートおよび銅レジネートを重量比で92:5:3のものに対し10%のターピネオールを加えて混合したものを、スクリーン印刷法で途布し、室温(20℃)で10分間乾燥したのち、350℃大気中で10分間焼成し、つて水気がス(資素ガス50%含む)雰囲気中の電気炉で600℃10分間焼成したところ、タングステン基板上に金、銀、鋼の合金の0、5μmの厚さの均一な薄膜を形成できた。

ここで得た、タングステン基板上に形成した金、 銀、銅の合金薄膜をテーピング法により密着強度 を確認したところ全く剝がれることがなかった。

また、大気中で600℃30分間加熱したところ、金、銀、銅の合金の薄膜を形成させた面は酸化することがなかったが、金、銀、銅の合金の薄膜を形成させなかった面はタングステンが酸化してしまった。

### (実施例5)

タングステン基板に変えてモリブデン基板

上記で得たそれぞれの金属レジネートを熱分析 して分解温度を測定したところ下記表 - 1 のよう な結果であった。

表 - 1 分解温度(℃) 金属レジネート 2 1 0 . 2 4 0 銀 パラジウム 2 4 5 2 5 0 ロジウム イリジウム 2 3 5 2 4 0 ルテニウム 2 3 0 鉬 ニッケル

また、上記の金属レジネートを有機溶鉱として ターピネオール、メンタノール、ジブチルカルビ トールを用いてそれぞれ溶解したところ均一な溶 液状となった。

### (実施例4)

タングステン基板 (25.4m×25.4m×

(25、4m×25、4m×厚さ1、2m)を用いたほかは実施例4と同様に操作して金、銀、銅の合金の薄膜を形成させたところ、実施例4と同様の結果が得られた。

### (実施例6)

実施例:と同様に金属レジネートを下記のよう な割合としたものを用いて塗布、乾燥、焼成した ところ実施例!と同様の結果であった。

なお、密着強度、耐酸化温度試験も下記表 - 2 のような結果であった。

[金属レジネートの種類と割合]

①白金レジネート 9 0 w t % - ロジウムレジネート 1 0 w t %

②白金レジネート 8 5 w 1 % - 金レジネート 1 5 w 1 %

③白金レジネート 9 0 w t % - パラジウムレジネ ート 1 0 w t %

④白金レジネート90wt%-イリジウムレジネート10wt%

⑤白金レジネート85wt%-パラジウムレジネ

# 35周年4-41676(4)

ート10wt%-ルテニウムレジネート5wt% ⑥金レジネート90wt%-ニッケルレジネート 10wt%

⑦金レジネート90wt%-パラジウムレジネート10wt%

⑧白金レジネート 8 5 w t % ーパラジウムレジネート 1 0 w t % ー鯛レジネート 5 w t %

**⑨**白金レジネート90wt%-ニッケルレジネート10wt%

表一2

ZX - L									
密着強度		耐	酸	化	試	験	温	度	
はがれナシ	ı	0	0	0	r	変	化	ナ	シ
はかれナシ	1	0	0	0	r	変	化	ナ	シ
はかれナシ	ì	0	0	0	r	変	化	ナ	シ
はがれナシ	1	0	0	0	٣	変	12	ナ	シ
はかれナシ	1	0	0	0	°	変	1Ł	+	シ
はがれナシ		9	0	0	ч	変	1Ł	+	シ
はかれナシ	1	0	0	0	ч	変	1	+	シ
はかれナシ		6	0	0	ч	変	: {t	+	シ
はがれナシ	1	0	0	0	٣	変	: 1Ł	. <del>_</del> _	シ
	はがれナシ はがれナシ はがれナシ はがれナシ はがれナシ はがれナシ はがれナシ	はがれナシ 1 はがれナシ 1 はがれナシ 1 はがれナシ 1 はがれナシ 1 はがれナシ 1 はがれナシ 1	はがれナシ 1 0 はがれナシ 1 0 はがれナシ 1 0 はがれナシ 1 0 はがれナシ 1 0 はがれナシ 9 はがれナシ 1 0	はがれナシ 1 0 0 はがれナシ 9 0 はがれナシ 1 0 0 はがれナシ 6 0	はがれナシ 1 0 0 0 0 はがれナシ 9 0 0 0 はがれナシ 1 0 0 0 はがれナシ 6 0 0	はがれナシ 1 0 0 0 ℃ はがれナシ 1 0 0 0 ℃	はがれナシ 1000℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 900℃変はがれナシ 1000℃変はがれナシ 600℃変	はかれナシ 1000℃変化 はかれナシ 1000℃変化 はかれナシ 1000℃変化 はかれナシ 1000℃変化 はかれナシ 1000℃変化 はがれナシ 300℃変化 はがれナシ 1000℃変化 はかれナシ 1000℃変化	はがれナシ 1000℃変化ナはかれナシ 1000℃変化ナはがれナシ 1000℃変化ナはがれナシ 1000℃変化ナはがれナシ 1000℃変化ナはがれナシ 900℃変化ナはがれナシ 1000℃変化ナはがれナシ 600℃変化ナ

### (実施例7)

アルミナ基板上にクングステン1. 0μmの膜が形成されている基板(25.4mx 25.4mx 2

# (発明の効果)

本発明は、上記結果からも明確のように耐酸化性の金属または金属合金である資金属を基とする金属レジネートを用いて、少量の有機高度で配出した。 使いて簡便な方法で創業化質に優れた海膜を形成でき、複雑の選択性で制度におけることができ、従来の選択性ではないがある。 である。